# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

55-162004

(43) Date of publication of application: 17.12.1980

(51)Int.CI.

G01B 11/00

H01J 37/20 H01L 21/30

(21)Application number : 54-069848

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

06.06.1979

(72)Inventor: YOSHIDA YOSHINORI

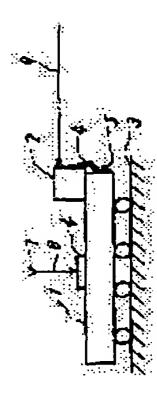
**TOJO TORU** 

### (54) ELECTRIC CHARGE CORPUSCULAR RAY IRRADIATION UNIT

### (57)Abstract:

PURPOSE: To secure the more assured effect of the earth function by giving the direct connection between the reflector and the travelling object via the highly conductive component.

CONSTITUTION: Travelling object 1 which gives the movement to the object to receive irradiation of the charge corpuscular rays is provided movably on earthed substrate 3. And laser reflector 2 is attached to the end face in the direction of the mobile axis of object 1, and highly conductive component 4 is fixed to object 1 via screw 5 and at the position where the direct contact is secured to reflector 2. In such way, the chargeup or the local discharge can be prevented, thus avoiding the evil effects given to the charge corpuscle or the surface of the laser reflector.





#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

'(11) Publication number: 55162004 A

(43) Date of publication of application: 17 . 12 . 80

(51) Int. CI

G01B 11/00 H01J 37/20 H01L 21/30

(21) Application number: 54069848

(22) Date of filing: 06 . 06 . 79

(71) Applicant:

**TOSHIBA CORP** 

(72) Inventor:

YOSHIDA YOSHINORI

**TOJO TORU** 

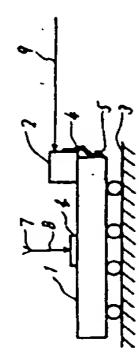
#### (54) ELECTRIC CHARGE CORPUSCULAR RAY **IRRADIATION UNIT**

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To secure the more assured effect of the earth function by giving the direct connection between the reflector and the travelling object via the highly conductive component.

CONSTITUTION: Travelling object 1 which gives the movement to the object to receive irradiation of the charge corpuscular rays is provided movably on earthed substrate 3. And laser reflector 2 is attached to the end face in the direction of the mobile axis of object 1, and highly conductive component 4 is fixed to object 1 via screw 5 and at the position where the direct contact is secured to reflector 2. In such way, the chargeup or the local discharge can be prevented, thus avoiding the evil effects given to the charge corpuscle or the surface of the laser reflector.

COPYRIGHT: (C)1980,JPO&Japio



# (19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

昭55—162004

識別記号

庁内整理番号

③公開 昭和55年(1980)12月17日

G 01 B 11/00

H 01 J 37/20 H 01 L 21/30 6923-2F

7227-5C

6741-5F

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

# **②荷電粒子線照射装置**

②特

頁 昭54—69848

②出

頁 昭54(1979)6月6日

**砂**発 明 者

吉田義則

川崎市幸区小向東芝町1東京芝 浦電気株式会社総合研究所内

### ⑫発 明 者 東条徹

川崎市幸区小向東芝町1東京芝 浦電気株式会社総合研究所内

切出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

砂代 理 人 弁理士 則近憲佑

外1名

#### 明 雌 書

- 1. 免明の名称 荷電粒子線照射磁管
- 2. 特許療水の範囲
  - (I) 荷電粒子線の照射を受ける物体を移動させる 移動体の位置および参動距離の少なくとも一方 を光の反射を利用して創定するために前配移動 体に反射鏡を設けた装置に於いて、導電性の良 い部材により前配反射鏡と前配移動体とを直接 連動させたことを特徴とする荷電粒子線照射鏡 置。
  - 12) 光の反射を利用して御定する手段は反射鏡に 無射されるレーザ光と反射されたレーザ光の相 互干渉を利用した干渉針を含むことを特徴とす る特許請求の範囲第1項に記載した荷電粒子線 無射袋間。
- (3) 反射機にレーザ光が限射される部分を除いて 導定性の良い部材からなるカバーをつけたこと を特徴とする特許請求の範囲第1項に記載した 有点粒子線照射袋盤。
- 3. 妈妈の評価な説明

との発明は、有点粒子要照射要配に扱いて物体を参加する為の参数体の位配及び移動距離の少く とも一方を衝定するために先反射機を用いた有点 粒子健原射装置に関する。

佐来この様に製作されたレーザ反射機12は、 例えば第1回(a)に示すように参数体1上に固定さ

(2)

精髓55-162004(2)

れ、クロムメッキ面11と、移動体1面上とを接触させることで反射機2全体と、移動体1とを重要的同一レベルにしていた。移動体1上の動体6 は荷電粒子機関7からの荷電粒子機8の照射を受ける。筒3は基体、9はレーザ機である。電子ビーム解化機関のような荷電粒子を取扱り機関では発酵の最近のナヤージアップ、イオンボンブをどの放電が存むため、

第1回(a) に示した方法では、クロムノッキによる部分のみで反射機会体のアースを取り、移動体と同一レベルにしているが、クロムノッキの概算が非常に輝いため現状ではメーB 間の抵抗値は数百(Q) に進している。このような状態では、反射機会体のチャージアップは十分に考えられ、荷電数子機の走査機に至を生じ、その結果指面パターンに観差を生じさせる。また事態体はXY方向に移動し、偏差、検出過などと、反射機は十分にアースされた構成部品と要託する。

その結果、局部的な数電視象が発生し、クロム ノッキ菌、金メッキ菌はスペッタリングされ長期

(3)

間の使用に耐えるものではない。クロム質を厚く する方法もあるが、厚くし、さらに反射能として 十分之平面にするととは難しい。

本発明は、反射側面保護かよび反射機と転動体 との電気的なアース作用の効果を使来より大きく かつ確実にすることを目的とする。

以下との発明の各実施例を即面に従い収明する。 第2回の実施例は、との発明を選不ビーム部先 被配に用いられているレーザー側長装置の中の反 射鏡と移動体とを積極的に電気的値ーレベルとし た構造を示している。第1 対と間一部分は同一符 号で示してある。

第2個にかいて、1性等的体でアースされた基 体3上に可能自在に設けてある。この等的体1性 等齢能方向の幾面に第1個(0)と何じ得達のレーデ 一反射鏡2が取り付けられている。遅延性の良い 領、アルミニクム等からなる部材4 は反射鏡2 に 運搬機能できる位置で、容動体1 に取りつけねじ 5 で卸定する。

この症候 4 は、例えばリン質領材料を使用し、

(4)

レーザー先移からはずして取りつけてある。

突動の結果によれば上記録的 4 の取りつけによって、レーザー反射翻解材を取りつける前の第 1 四の移動体 1 の A 点と、レーザー反射機 2 の B 点に相当するをメッキ面との電気的な差抗値が 300 (n) であつたものから、 0.6 (n) に減少させるととができた。

さらに、上記の方法と同時あるいは、別々に参 3個に示す実施例のようにレーデー反射機会体を 導電性の良い部材で個子、レーデー光が通る部所 のみを開けてかくことでも、価部放電現象による 反射機関のスパッタリング、テヤージアップは終 けられる。

以上述べた機能によれば、例えばレーザー先を \*TATE
用いた機長無難に用いられるレーザー反射側の固定方法で一部導理性の良い部材を反射側面に顕敬させるか、全体を関むかしてティージアップ、局部放電を防止することによつて荷電粒子、レーザー反射側面に無影響を及ばさない方法を提供できる。

## 4. 通信の簡単な説明

第)前回は従来のレーザー反射機を含む而電粒子機限射機能の低略構成品。第1回向は反射機の構造を示す所面面。第2回は本発明の一実施例を示す影略構定面、第3回は本発明の他の実施例を示す気略構成因である。

1…移動体。

2…レーザー反射機、

3 … 集体、

4 …導電性の良い感材、

5…果りつけねじ-

(7317) 代理人 弁理士 助 近 寮 店 (ほか)る)

(6)

